19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-229680

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月11日

B 08 B 3/04 G 02 F 1/13

1 0 1 B

7817-3B 8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

洗浄方法

②特 願 平2-24070

20出 願 平2(1990)2月2日

 10
 発
 明
 者

 10
 発
 明
 者

花 島 大田

修 文 崇 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内

⑩発 明 者 大 田 文 崇 ⑪出 顋 人 凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

個代 理 人 弁理士 秋元 輝雄

明細會

1. 発明の名称

洗净方法

2. 特許請求の範囲

洗浄槽に洗浄液を注入して側壁よりオーバーフローさせ、オーバーフロー中の液面上昇部に被洗浄物を水平搬送手段によって搬送し、洗浄液と接触させて洗浄することを特徴とする洗浄方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

液晶用カラーフィルター等を製造する際に、ガラス基板等を洗浄する方法に関する。

【従来の技術】

被晶ディスプレーに使用するカラーフィルターの多くは、先ずガラス基板の上にCェ等の金属を蒸着して金属薄膜を形成し、次にこの金属薄膜に写真製版技術等の適宜の手段によって所望のパターンを描画形成している。上記工程において、前記金属薄膜に無機物や有機物が付着していると、正規のパターンを形成することができない。

このため、パターン形成する前にガラス基板をクロコン液 (Crと硫酸の混合液)に浸潤して洗浄する工程が設けられている。クロコン液に浸漉して洗浄する方法は手作業であったり、ロボットによって行われている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、ガラス基板を手作業によって一 枚ずつクロコン被に浸漉して洗浄する方法は生産 性が低いだけでなく、洗浄液が硫酸を使っている ため危険でもある。また、ロボットを人手に代え て投入しても、前後の工程と比較すると能率が劣 るため、ラインを連続化するメリットがないと云 う問題点があった。

したがって、安全にしかも高能率にガラス基板 を洗浄することのできる洗浄方法の開発が待たれ ていた。

【課題を解決するための手段】

本発明は上記した従来技術の課題を解決するためになされたもので、洗浄槽に洗浄液を注入して 側壁よりオーバーフローきせ、オーバーフロー中 の被面上昇部に被洗浄物を水平搬送手段によって 搬送し、洗浄被と接触させて洗浄することを特徴 とする洗浄方法を提供するものである。

【作用】

本発明になる洗浄方法は上記構成であるので、洗浄液を液槽から洗浄槽に循環注入し、側壁よりオーバーフローさせながら被洗浄物を搬送手段によって洗浄槽の上に搬送すると、オーバーフロー中の被面上昇部に被洗浄物が浸潰されるので、被洗浄物の表面に付着等していた汚れは洗浄液によって洗い落とされる。

【実施例】

つぎに本発明を図面に基づいて詳細に説明する。

図中1は液槽2の略中層部に適宜の手段によって配置された洗浄槽であり、該洗浄槽1の底部と前記液槽2の底部とを連通する注入パイプ3の途中に設けられたポンプ4によって、洗浄液5が液12から洗浄槽1に注入可能に配設されている。 洗浄槽1の底部から注入された洗浄液5は、側壁

より搬出させる。ガラス基板7は洗浄槽1の上を 通過中に、洗浄被5の被面上昇部に浸漉されてそ の表面が洗浄される。

なお、洗浄槽1は第2図に示す様に、被洗浄物 の搬送手段であるコンベヤー6の配設箇所を除い て側壁11を高くしてスリット11aおよび11 b を形成し、 洗浄被 5 を注入する手段の能力が比 較的小さくても被面 5 1 が容易に上昇する様にす ることもできる。この場合、洗浄被5はスリット 11 a および 1 1 b よりオーバーフローするの で、側壁1の上端からはオーバーフローさせても させなくても良い。また、第3図に示す様に、洗 浄槽1を多数列設して洗浄効率を高めたり(この 場合、液槽1の内部を各洗浄槽1に対応させて区 画し、それぞれの間で洗浄液5を循環注入するこ とも可能)、洗浄液与を被洗浄物であるガラス基 板7の上方から吹き付けて洗浄効果を高めること もできる。さらに、洗浄槽1に超音波発振装置を 付設して洗浄効果を高めたり、被洗浄物の搬出入 口である側壁21のスリット21 a および21 b

1 1 の上端より液面 5 1 が上昇し、オーバーフローして液槽 2 に戻る。液面 5 1 の上昇の程度は 側壁 1 1 の周長が一定であれば、ポンプ 4 による 洗浄槽 1 への注入速度に大略比例する。

符号 6 は、液槽 2 の側壁 2 1 に設けられたスリット 2 1 a と 2 1 b とを通り、洗浄槽 1 の前記側壁 1 1 の上端すれすれに水平移動可能に設けられたコンベヤーであり、片面にクロム蒸着されたガラス基板 7 がクロム蒸着面を上にして水平方向に自動搬送される。

上記構成の装置を用いてガラス基板7を洗浄する方法を説明すると、ポンプ4を駆動し、注入バイプ3を介して被槽2にある洗浄被5を洗浄槽1にその底部から注入すると、洗浄槽1に注入された洗浄被5の被面51は側壁11より上昇し、側壁11の上部開口端よりオーバーフローして液槽2に戻る。洗浄被5をこの様に循環させながら、コンベヤー6を駆動させてガラス基板7を側壁2に次り込み、洗浄槽1の上を通過させて図面右側のスリット21b

にエアーカーテン等を設けて洗浄被5が装置の外に持ち出されない様にしたり、洗浄被5の循環部に 濾過装置を適宜組込んだり、被槽2に排気装置を付設するなど、従来周知の各種手段が併用可能なことは云うまでもない。ところで洗浄槽1、被槽2等は洗浄被5(クロコン液に限定されるものではない)によって腐食等されることがいいない。 塩化ビニル等によって作られることが望ましい。

【発明の効果】

以上説明した様に、本発明になる洗浄方法に洗浄では、本発明になりオーバーフローを注入して側壁よりオーバーフラックで、オーバーフローの被面上昇部に被洗浄物を水平搬送手段によって搬送し、水平方向にを接触させて洗浄する方法である。したがいなどを表決では前後の工程と比較しても延進していた時に較べたの、大手に頼っていた時に較べ格段

特開平3-229680 (3)

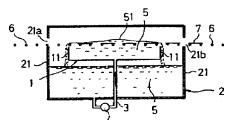
に安全性も向上した。さらに、洗浄液の収率も被洗浄物の出入り口にエアーナイフ等の簡単な被切れ手段を付設することにより、従来の浸漬法より 著しく向上する。

4. 図面の簡単な説明

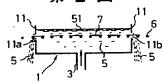
第1図は本発明の実施例を示す説明図、第2図と第3図は装置の要部の他の例を示す説明図である。

- 1 … 洗净槽、
 - 11…側壁、
 - 11a, 1b ... スリット、
- 2…液槽、
 - 21…側壁、
 - 21a, 21b ... スリット,
- 3…住入パイプ、
- 4…ポンプ、
- 5 … 洗净被、
 - 51…洗浄液部、
- 6 … コンベヤー、
- 7…ガラス基板。

第 1 図



第2図



第3図

